## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/000585

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> C01B19/04, C09K11/88, C09	9K11/00, H01L33/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system followed Int.Cl <sup>7</sup> C01B19/04, C09K11/88, C09	d by classification symbols) 9K11/00, H01L33/00		
Documentation searched other than minimum documentation to the Jitsuyo Shinan Koho 1926–1996	he extent that such documents are included in the Toroku Jitsuyo Shinan Koho	e fields searched 1994–2004	
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004	
Electronic data base consulted during the international search (national CA(STN), THIOGLYCOLIC	me of data base and, where practicable, search to	erms used)	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<b>T</b>	
	here appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
A Industrial Science and Termondary 31 July, 2002 (31.07.02),			
Claims; Par. Nos. [0005], examples (Family: none)	[0027] to [0029];		
Nanocrystals by Proper Sur J.Phys.Chem.B., 22 October	Mingyuan Gao, Strongly Photoluminescent CdTe Nanocrystals by Proper Surface Modification, J.Phys.Chem.B., 22 October, 1998 (22.10.98), Vol.102, No.43, pages 8360 to 8363		
	•		
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "T" later document published after the internation date and not in conflict with the application be the principle or theory underlying the invention		ation but cited to understand	
"E" earlier application or patent but published on or after the internation filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone	dered to involve an inventive	
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other me	er "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive	step when the document is	
"P" document published prior to the international filing date but later the the priority date claimed	an being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent if	e art	
Date of the actual completion of the international search 26 April, 2004 (26.04.04)	Date of mailing of the international sear 18 May, 2004 (18.05		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No. orm PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.		

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))

Int C1' C01B19/04 C09K11/88 C09K11/00 H01L33/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int C17 C01B19/04 C09K11/88 C09K11/00 H01L33/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), THIOGLYCOLIC

<u> </u>	<u>                 </u>   9	<u>ာ</u>	と認められる文献
四日	ケ酔の	T	

引用文献の		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号
X	JP 2002-211935 A(独立行政法人産業技術総合研究所)2002.7.31 特許請求の範囲,【0005】,【0027】-【0029】,実施例(ファミリーな	6, 8, 13
A	L)	1-5, 7, 9-12
A	Mingyuan Gao, Strongly Photoluminescent CdTe Nanocrystals by Proper Surface Modification, J. Phys. Chem. B 1998. 10. 22, Vol. 102, No. 43, p8360-8363	1-4, 10

## □ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.04.2004

国際調査報告の発送日

18.5.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 大工原 大二 4G 9343

電話番号 03-3581-1101 内線 3416